**挿絵, 光 が含まれている画像

自動的に生成された説明電子顕微鏡スクール参加申込書**

大阪大学　超高圧電子顕微鏡センター

ナノテクノロジープラットフォーム事務局　宛

\*E-mail: [nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp](mailto:nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp)

\*2022年4月以降はARIM事務局に改称予定ですが、本メールアドレスは当面有効です。

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名　（ふりがな） | （　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 所属　(研究室まで)  学生は指導教員名も |  |
| 役職/学年 |  |
| 連絡先 | E-mail ：  TEL ：　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX ： |

|  |  |
| --- | --- |
| 専門分野 |  |
| 電顕使用歴 | 装置種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経験年数： |
| 実習の希望コース | （Ａ～Eを記入） 第１希望 ： 第２希望 ：  ※Aコースは、1から6の中から最大3つまで選択下さい(例: A 1, 2, 3)。  ※Eコースは、材料系、生物系の区分を記載下さい(実習内容決定の参考にするため)。  ※第２希望は記載しなくても可。選ばれても辞退する可能性がある場合は記載をご遠慮下さい。 |
| 当センターにて開始予定の研究テーマ |  |
| 研究内容の概要をご記入ください |  |
| その他連絡事項 |  |